

主催：(一財)岡山セラミックス技術振興財団

共催：日本セラミックス協会中国四国支部、耐火物技術協会中国四国支部、株式会社リガク
株式会社大熊

X線と熱分析に関する最新セミナー

製造プロセス研究会の一環として、株式会社リガク様の御協力により、X線装置、熱分析装置に関する最新情報を提供するセミナーを次のとおり開催しますので、関係各位多数の御参加をお願いします。

日時

平成30年 1月26日(金) 13:00~16:25

会場

岡山セラミックスセンター セミナー室
(備前市西片上 1406 番地 18)

定員

50名

受講料

無料

申込方法

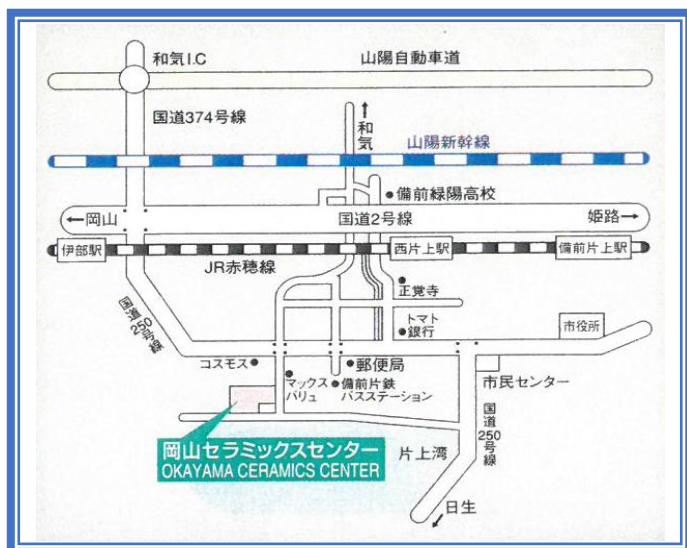
別紙お申込書に必要事項をご記入の上、FAX かメールにてご送信ください。
(一財)岡山セラミックス技術振興財団 担当：川端(かわばた)
TEL 0869-64-0505 FAX 0869-63-0227
Email: erazoku@optic.or.jp

申込〆切

平成30年1月12日(金)

アクセス

JR岡山駅から 約30km JR赤穂線で45分 西片上駅下車徒歩約8分
車で約1時間 駐車場 70台まで駐車可能



プログラム

時 間	項目／概要
13:00-13:05	開会あいさつ 一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団 理事長 <small>よし</small> 吉 <small>たか</small> 鷹 <small>ひろし</small> 啓
13:05-14:05	<p>『蛍光 X 線分析の基礎と応用』 株式会社 リガク X 線機器事業部 SBU WDX 大阪分析センター <small>ほん</small>本 <small>ま</small>間 <small>ひさし</small>寿</p> <p>【概要】 当社の最新蛍光 X 線分析装置による耐火物、セラミックスの測定例の紹介をいたします。さらに、測定のポイントとなる試料調整および測定時の注意事項について講義を行い、最適な条件下で測定できる技術習得をしていただきます。</p>
14:05-14:15	休憩
14:15-15:15	<p>『X 線回折法の基礎と応用』 株式会社 リガク 営業本部 大阪支店 大阪 2 課 <small>や</small>屋 <small>しろ</small>代 <small>ひさし</small>恒</p> <p>【概要】 当社の最新 X 線回折装置および卓上型 X 線回折装置による高速 1 次元検出器を用いた測定例をご紹介し、測定のポイントを習得いただきます。</p>
15:15-15:25	休憩
15:25-16:25	<p>『最新熱分析装置の基礎と応用』 株式会社 リガク 営業本部 熱営業課 <small>やま</small>山 <small>ぐち</small>口 <small>しん</small>真 <small>や</small>也</p> <p>【概要】 最新の試料観察装置付き TG-DTA、DSC、TMA による測定例をご紹介し、この装置の測定時の注意事項など操作のポイントを説明いたします。 また、粉体、固体、液体を 1 台で測定できる熱伝導率測定装置による測定例のご紹介も併せて行います。</p>
16:25	閉会

1月12日(金) 〆切 川端 行

FAX0869-63-0227

erazoku@optic.or.jp

X線と熱分析に関する最新セミナー 参加申込書

平成 年 月 日

(一財)岡山セラミックス技術振興財団 御中

〒
住 所

会社名

申込者氏名

TEL

FAX

E-mail

以下のとおり参加申し込みます。

参加者氏名

氏 名	所属、役職	備考

講義の中でお聞きになりたいこと、質問事項などを講師へ事前に伝達いたします。

質問したい企業名	質問事項